

REPUBLIQUE AL GERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



UNIVERSITE DE JIJEL

FACULTE DES SCIENCES EXACTES ET INFORMATIQUE

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

Série :.....

Mémoire présenté pour obtenir le diplôme de

Master en physique

Spécialité : Physique des matériaux

par :

M^{elle} Hanane MAOUDJ

Intitulé

Etude de l'effet de dopage sur les propriétés optiques d`un nanomatériau semiconducteur, MgFe_{2-x}Mn_xO₄ (x=0,0.4,0.8,1.2,1.6,2)

Soutenu le : 30juin2022

Devant le jury composé de :

Président :	F. Bouzerara	Prof.	Univ. de Jijel
Rapporteur :	S. Douafer	M.C.A	Univ. de Jijel
Examinateur :	R. Lallouche	MAA	Univ. de Jijel

Année Universitaire 2021-2022

Remerciements

Ce mémoire a été réalisé à l'université MSBY de Jijel afin d'obtenir un master en physique. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu le puissant pour la volonté qu'il m'a donné pour arriver à ce stade.

Je remercie vivement M^{me} Douafer S., M.C.A à l'université MSBY de Jijel pour avoir proposé ainsi que dirigée ce travail .Je lui dis merci pour tous ses conseils qui m'ont toujours été très précieuses.

Je remercie aussi **M. Bouzerara F.,** professeur à l'Université de Jijel, qui nous a fait l'honneur de présider le jury de ce mémoire.

Je remercie également **M. Lalouche R.,** M.A.A à l'Université de Jijel, d'avoir accepté d'examiner ce mémoire.

Un grand merci va à tous qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire.

الإهداء:

الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد: الحمد لله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدر اسية بمذكرتي هذه، المهداة إلى روح أبي الطاهرة رحمة الله عليه والذي كان يرجو أن يراني هنا عبد المجيد.

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى العزيزة الغالية على قلبي، والتي أنارت دربي بنصائح<mark>ها،</mark> وكانت بحرا صافيا يجري بفيض الحب والبسمة إلى التي منحتني القوة والعزيمة لمواصلة <mark>درب</mark>ي إلى من علمتني الصبر والاجتهاد إلى أغلى إنسانة في حياتي أمي سعيدة.

كما أهديها أيضا لاخاواي: أخي العزيز نسيم وأخصىه بالشكر من أجل مساندته <mark>لي و</mark>تضحياته الجمة أحبك أبي الثاني، أخي الصغير معاد.

> إلى أخواتي: يسرى، نسيبة ومريم. إلى خطيبي: شعيب شكرا على كل نصيحة أفادتني. إلى كل عائلتي. إلى كل أصدقائي. إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو بعيد. إلى أساتذتي وزملائي دفعة عام 2022. إلى كل من نسيه القلم وحفظه القلب.

> > حنان

Figures	s Titre	
I.1	Représentation schématique des liaisons électroniques pour le semiconducteur intrinsèque (Si).	7
<i>I.2</i>	Semiconducteur intrinsèque. a) Diagramme des bandes d'énergie b) Densités d'états énergétique c) Distributions de Fermi-Dirac d) Densités énergétiques de porteurs (les densités de porteurs n et p correspondent aux surfaces hachurées).	8
I.3	Représentation schématique des liaisons électroniques pour le silicium (Si) dopé P par du Bohr (B). a) Cas du s/c intrinsèque b) l'impureté (B) accepte un électron de conduction c) l'impureté (B) accepte un électron de valence.	9
I.4	S/c type P. a) Diagramme des bandes d'énergie b) Densités d'états énergétique. c) Distributions de Fermi-Dirac d) Densités énergétiques de porteurs.	10
I.5	Représentation des liaisons électroniques pour le silicium (Si) dopé P par de l'arsenic (As). a) Cas du s/c intrinsèque b) l'impureté (As) donne un électron de conduction en augmentant la densité d'électrons n c)l'impureté (As) donne un électron de conduction en baissant la densité de trous p.	11
I.6	Semiconducteur dopé N. a) Diagramme des bandes d'énergie b) Densités d'état énergétique c) Distributions de Fermi-Dirac d) Densités énergétiques de porteurs (les densités de porteurs n et p correspondent aux surfaces hachurées).	12
I.7	Structure spinelle ; la maille élémentaire peut être divisée en petits cubes ; site A, sites B, et les atomes O sont montrés en deux cubes.	
<i>I.8</i>	Environnement de l`atome d`oxygène.	14
I.9	Transitions Optiques a) directe et b) indirecte.	17
	CHAPITRE 2	

LISTE DES FIGURES

Liste des figures et des tableaux

II.1	Système d'électrofilage (à gauche) et schéma de principe de l'installation d'électrofilage (à droite).	28
II.2	Principe d'un diffractomètre.	30
II.3	Principe d'un spectromètre à transformée de Fourier.	31
II.4	Principe de fonctionnement du MEB.	33
II.5	Spectrophotomètre (Specord 200 Plus) et son sphère d'intégration.	34
	CHAPITRE 3	
III.1	Schéma à préparer $M_gFe_2O_4$ par voie nitrates.	39
III.2	Schéma à préparer $M_g M n_2 O_4$ par voie nitrates.	39
III.3	Pastilleuse et sa presse à pastille.	40
III.4	Principe de la loi de Bragg.	41
<i>III.5</i>	Diagramme XRD de MgFe2O4 et la fiche JCPDS ci-dessous.	42
III.6	Diagramme XRD de MgMn2O4.	43
III.7	Spectre IR du spinelle $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$.	44
III.8	Morphologie structurale de MgFe2O4.	44
III.9	Courbes des réflectances diffuse des matériaux synthétisés.	46
III.10	Courbe de la refléctance diffuse du spinelle $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$ pour $n=2$.	46
III.11	<i>Refléctance diffuse du spinelle</i> MgFe _(2-x) Mn _x O ₄ pour n=1/2.	47
III.12	Dispositif pour la photo production d'hydrogène.	48
III.13	Evolution du volume d'hydrogène sur MgFe ₂ O ₄ .	49

LISTE DES	TABLEAUX
-----------	----------

Tableaux	Titre	Page
I.1	Distances interatomiques dans le spinelle AB_2O_4 en fonction de paramètre de maille a et le paramètre u (u est défini dans la maille élémentaire, l'origine en site A ; R_0 est le rayon de l'ion oxyde).	15
<i>I.2</i>	Energies du gap pour différents semiconducteurs.	18
II.1	Avantages et inconvénient de la méthode sol-gel.	22
<i>II.2</i>	Avantages et inconvénients d'auto-combustion.	24
II.3	Avantages et inconvénients de la Co-précipitation.	25
II.4	Avantages et inconvénients de l'hydrothermale.	27
II.5	Avantages et inconvénients d'électrofilage.	29
<i>III.1</i>	Liste des semiconducteurs synthétisés.	37
III.2	Produits utilisés dans nos manipulations.	38

Symbole	Désignation	Unité
SC	Semiconducteur	
BV	Bande de valence	eV
BC	Bande de conduction	eV
Eg	Bande interdite (Gap)	eV
Ea	Energie d'activation	eV
EC	Electronde conduction	eV
Т	Température	К
t^+	Trou	
e	Electron	
DRX	Diffraction des rayons X	
β	Largeur à mi-hauteur du pic le plus intense (DRX)	Rad
Θ	Angle de diffraction du pic le plus intense (DRX)	Rad
IR	Intra rouge	
D	Taille du cristallite	Nm
\mathbf{S}_{sp}	Surface spécifique	m ² /g
R	Reflectance	
λ	Longueur d'onde	Nm
h	Constante de Planck	J.s
с	Vitesse de la lumière	m/s
А	Coefficient d'absorption	cm ⁻¹
ν	Nombre d'onde	cm ⁻¹
$ ho_{ m exp}$	Densité expérimentale	g/cm ³
М	Masse atomique	g/mol

Liste des abréviations

Liste des abréviations

μ	Mobilité	m ² /vs
N ₀	Nombre total des porteurs de charge	sites/cm ³
N _A	Nombre effectif des porteurs de charge	sites/cm ³
K	Constante de Boltzmann	J.K ⁻¹
ε_0	Permittivité du vide	F/cm
Ι	Intensité du courant électrique	А
N	Nombre de moles	Mol
UV	Ultraviolet	
σ	Conductivité électrique	$(\Omega cm)^{-1}$
V _{fb}	Potentiel de la bande plate	V

Table des matières

Table des matières

Liste des tableaux	Page
Liste des figures	
Nomenclature	
Introduction générale	1
Introduction générale	2
CHAPITRE I: Etude bibliographique sur les matériaux semiconducteurs	
I.1 Introduction	4
I.2 Types des matériaux semiconducteurs	4
I.2.1 Semiconducteur intrinsèque	4
I.2.2 Semiconducteur extrinsèque	8
a. Semiconducteurs de type P	8
b. Semiconducteurs de type N	10
I.3 Structure type spinelle	12
I.4 Propriétés optiques des matériaux semiconducteurs	15
I.4.1 Définition du gap	15
I.4.2 Gap direct et gap indirect d`un semiconducteur	15
I.4.3 Transitions inter bandes	16
a. Transitions directes ou verticales	16
b. Transitions indirectes	16
CHAPITRE II : Méthodes de synthèse et de caractérisations des	
semiconducteurs	
II.1 Introduction	20
II.2 Méthodes de synthèse des matériaux	20
Synthèse par voie humide	20
a. Synthèse sol-gel	20

Table des matières

b. Synthèse de MgFe ₂ O ₄ par voie d'auto-combustion sol- gel	22
gei	
c. Synthèse deMgFe ₂ O ₄ par la méthode de Co- précipitation	24
d. Synthèse deMgFe ₂ O ₄ par voie hydrothermale	25
e. Synthèse de MgFe ₂ O ₄ par voie électrofilage	27
II. 3 Méthodes de caractérisation	29
II. 3.1 Diffraction des Rayons X	29
II.3.2 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)	31
II.3.3 Microscopie électronique à balayage (MEB)	32
II.3.4 Spectrophotométrie UV-visible	33
a. Principe de la Spectrophotométrie UV-visible	34
b. Mesure du gap optique	34
CHAPITRE III : Analyse et discussion des résultats experimentaux	
III.1Introduction	37
III.2 Synthèse des matériaux semiconducteurs	37
III.3 Synthèse de MgFe(2-x)MnxO4	38
Préparation de MgFe ₂ O ₄ par la méthode des nitrates	39
Préparation de MgMn ₂ O ₄ par la méthode des nitrates	39
III.4 Préparation des pastilles	40
III.5 Techniques de caractérisations utilisées	40
III.5.1 Analyses radio cristallographiques	40
III.5.2 Analyse par spectroscopie infrarouge	43
III 5 3 Analyse nar microsconie électronique à balavage (MFR)	
misis Analyse par microscopic electromque a balayage (mizb)	44
III.6 Caractérisations des propriétés optiques	44

Table des matières

III.7 Etude photo-catalytique	47
Photo-production de l'hydrogène	47

Introduction générale

Les matériaux semiconducteurs ont souvent défini le niveau de développement de notre civilisation. La progression de la technologie est tributaire de la mise au point de nouveaux matériaux aux performances améliorées **[1,2]**.

Les nanoparticules de ferrite de type spinelle attirent souvent l'attention, en raison de leur faible densité, de leur surface spécifique plus élevée et de leurs propriétés optiques, catalytiques et magnétiques distinctes **[3,4]**.

La structure cristallographique des spinelles a pour formule générale AB_2O_4 , possédant des cations occupant des sites tétraédriques A et octaédriques B [5].Ces matériaux sont célèbres à cause de leurs intéressantes propriétés physiques, chimiques et mécaniques, et qui diffèrent selon la technique de synthèse et d'élaboration. Ces bonnes propriétés font du spinelle un matériau de choix dans différents domaines d'application ; dans le domaine du militaire : dômes de missiles, blindage transparent, fenêtres de caméras thermiques, lunette devisée [6].En particulier, ils sont utilisés comme catalyseurs dans le domaine de l'environnement, dans la joaillerie et l'horlogerie de luxe en remplacement le saphir et le verre...

L'objectif de notre étude est la synthèse de matériaux semiconducteurs à base de Magnésium (MgFe₂O₄, MgFe_{1.6}Mn_{0.4}O₄, MgFe_{1.2}Mn_{0.8}O₄, MgFe_{0.8}Mn_{1.2}O₄, MgFe_{0.4}Mn_{1.6}O₄, MgMn₂O₄) ayant une structure spinelle, et la caractérisation de leurs propriétés structurale et optique.

Ce mémoire comprend trois chapitres, nous commençons par une introduction générale englobant l'intérêt de notre travail. Ensuite, une étude bibliographique sur les matériaux semiconducteurs ; leurs propriétés structurales, et optiques fait l'objet du premier chapitre.

Le second chapitre présente une synthèse sur les méthodes de synthèses physiques et chimiques des matériaux semiconducteurs, ainsi que les techniques de caractérisations de leurs propriétés.

Dans le dernier chapitre, nous discutons l'élaboration de nos échantillons, ainsi nous exposons les résultats obtenus sur les caractérisations physiques des matériaux synthétisés. A la fin de ce mémoire, nous présentons une application photo-catalytique en utilisant les matériaux synthétisés comme catalyseurs, afin de bien boucler notre brève étude.

Enfin, une conclusion générale est rédigée regroupant nos résultats expérimentaux obtenus lors de notre travail.

Chapitre I : Etude bibliographique sur les matériaux semiconducteurs

I.1 Introduction

Les matériaux semiconducteurs sont considérés comme une classe importante des matériaux, grâce à la richesse de leurs structures électroniques et leurs propriétés physiques qui peuvent être ajustées et contrôlées [1].Ce sont des éléments essentiels de l'électronique et de l'informatique modernes puisqu'ils permettent de contrôler à la fois la direction du courant et son intensité [2].

Dans ce chapitre, nous allons donner quelques notions relatives aux matériaux semiconducteurs types intrinsèques et extrinsèques, suivis par un rappel théorique sur leurs propriétés structurales (structure spinelle) et optiques **[3]**.

I.2 Types des matériaux semiconducteurs

Un semiconducteur est un matériau présentant une conductivité intermédiaire entre celle des métaux (conducteurs) et des isolants [4].Cette dernière varie sous l'effet de la température, l'éclairement et la présence d'impuretés (dopage, défauts du réseau) [1].On distingue deux types de matériaux semiconducteurs ; *intrinsèque et extrinsèque*.

I.2.1 Semiconducteur intrinsèque

Un semiconducteur intrinsèque est un semiconducteur non dopé, ou il contient peu d'impuretés (atomes étrangers) en comparaison avec la quantité de trous et d'électrons générés thermiquement [5].

La compréhension du comportement des semiconducteurs nécessite l'étude des populations d'électrons et de trous dans chacune des deux bandes ; de conduction et de valence. Aussi, pour faire un bilan électronique des semiconducteurs intrinsèques, nous introduisons la notion de densité d'états énergétique N(E). Cette grandeur dépend de l'énergie électronique E, elle correspond à la place disponible pour les électrons dans la bande de conduction, BC, $N_c(E)$ et à la place disponible pour les trous dans la bande de valence, BV, $N_v(E)$.

Pour des énergies proches des extrémas de ces deux bandes, son tracé est parabolique [16].

$$N_{C}(E) = \frac{1}{2\pi^{2}} \left(\frac{2m_{c}}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} \sqrt{E - E_{C}}$$
(I.1)

$$N_{\nu}(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_{\nu}}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E_{\nu} - E}$$
(I.2)

Où, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ est la constante de Planck normalisée ($h = 6.626.10^{-34}$ Js) et $m_c(m_v)$ la masse effective de densité d'états dans la bande de conduction (resp. dans la bande de valence).

Pour un semiconducteur à gap direct, $m_c(m_v)$ vaut la masse effective d'un l'électron m_e (resp. d'un trou m_h) dans le cristal. les électrons (et les trous) qui sont dans le cristal des particules quasi-libres, comme des quasi-particules libres.

Le semiconducteur devient alors un gaz d'électrons et de trous spécifiques de par leur masse effective parfois très différente de celle de la particule libre. A titre d'exemple pour le GaAs $m_c/m_0=0,066$ avec $m_0 = 0,911. 10^{-30}$ kg la masse de l'électron libre.

Afin d'obtenir le nombre effectif d'électrons et de trous dans chacune des bandes, la densité d'état ne suffit pas, il faut aussi connaître la probabilité de présence d'un électron sur un niveau d'énergie E **[5]**. Cette probabilité est donnée par la fonction de Fermi-Dirac **[16]**.

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp[(E - E_F)/KT]}$$
(I.3)

Où $k = 1,38.10^{-23} J K^{-1}$ est la constante de Boltzmann, T la température et E_F l'énergie de Fermi considérée comme le potentiel chimique en semiconducteurs.

La probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie *E* par un trou est 1 - f(E) car l'absence d'un électron implique la présence d'un trou et vice versa [5].

La densité d'électrons n (cm^{-3}) dans la bande de conduction est obtenue en sommant sur toute la plage d'énergie couverte par cette bande, la « place » disponible pour les électrons à l'énergie E pondérée par la probabilité de « trouver » un électron à ce même niveau d'énergie, la densité n est donnée par [5] :

$$n = \int_{E_c}^{+\infty} N_c(E) \cdot f(E) dE$$
 (I.4)

La densité des trous, $p(cm^{-3})$ dans la bande de valence est donnée par:

$$p = \int_{-\infty}^{E_{\nu}} N_{\nu}(E) . (1 - f(E)) dE$$
 (I.5)

Pour un semiconducteur dont le niveau de Fermi, E_F , est distant des extrémas de plus de 3kT, la fonction de Fermi se simplifie sous une forme exponentielle et on obtient les densités de porteurs suivantes [16]:

$$n = N_c \exp\left[-\frac{E_c - E_F}{KT}\right] \tag{I.6}$$

avec,
$$N_C = \int_{E_C}^{+\infty} N_C(E) . exp[-\frac{E-E_C}{KT}]$$
 (I.7)

$$P = N_{v} \exp\left[-\frac{E_{v} - E_{F}}{KT}\right]$$
(I.8)

avec,
$$N_{\nu} = \int_{-\infty}^{E_{\nu}} N_{\nu}(E) . exp[-\frac{E-E_{\nu}}{KT}] dE$$
 (I.9)

Où N_c et N_v sont les densités équivalentes (ou effectives) d'états. Elles représentent en quelque sorte le nombre d'états utiles, à la température T, dans leur bande d'énergie respective.

Dans la relation (I.10), nous remarquons que le produit des densités de porteurs est indépendant du niveau de Fermi. Elle sera alors valable pour les semiconducteurs intrinsèques et extrinsèques.

$$np = n_i^2$$
(I.10)
avec, $n_i = \sqrt{N_c N_V} ex p \left[-\frac{E_c - E_v}{2KT} \right]$ (I.11)

Où n_i sera la densité de porteurs intrinsèques (exemple : pour le silicium à 300K , $n_i = 10^{10} cm^{-3}$



Figure I.1 : *Représentation schématique des liaisons électroniques pour le semiconducteur intrinsèque (Si)* [5].

La figure (I.1) montre : pour un semiconducteur intrinsèque (sans impuretés), à chaque électron de la bande de conduction correspond un trou dans la bande de valence. De cette constatation, nous déduisons que les densités d'électrons et de trous sont identiques pour ce type de semiconducteur.

$$n = p = n_i \tag{I.12}$$

En remplaçant les densités de porteurs par leurs expressions respectives, l'égalité précédente nous permet de définir le niveau de Fermi pour un semiconducteur intrinsèque, E_{Fi} . Sachant qu'à température ambiante KT est très inférieur au gap, ce niveau se trouve très proche du milieu de la bande interdite, BI[16]:

$$E_{Fi} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{KT}{2} ln \frac{N_v}{N_c} \cong \frac{E_c + E_v}{2}$$
 (I.13)

La figure (I.2) illustre graphiquement le bilan électronique pour le cas d'un semiconducteur intrinsèque.



Chapitre I : Etude bibliographique sur les matériaux semiconducteurs

*Figure I.2 :*Semiconducteur intrinsèque. a) Diagramme des bandes d'énergie b) Densités d'états énergétique c) Distributions de Fermi-Dirac d) Densités énergétiques de porteurs (les densités de porteurs n et p correspondent aux surfaces hachurées)[6].

I.2.2 Semiconducteur extrinsèque

Un semiconducteur extrinsèque est un matériau semiconducteur intrinsèque mais dopé par des impuretés spécifiques, qui lui conférant des propriétés électriques adaptées aux applications électroniques (diodes, transistors, etc...) et optoélectroniques (émetteurs et récepteurs de lumière, etc...)[5]. Il existe de types de semiconducteurs extrinsèques.

a. Semiconducteurs de type P

Un semiconducteur de *type P* est un semiconducteur intrinsèque (exp : silicium, Si) dans lequel on a introduit des impuretés de type accepteurs (exp : Bohr, B). Ces impuretés accepteurs sont ainsi appelées parce qu'elles acceptent un électron de la bande de conduction pour réaliser une liaison avec le semiconducteur [5].



Figure I.3 : Représentation schématique des liaisons électroniques pour le silicium (Si) dopé P par du Bohr (B). a) Cas du s/c intrinsèque b) l'impureté (B) accepte un électron de conduction c) l'impureté (B) accepte un électron de valence.

La figure (I.3) met en évidence qu'un semiconducteur dopé P à une densité d'électrons n plus faible et une densité de trous p plus élevée que le même semiconducteur pris dans sa configuration intrinsèque. On dit alors que les électrons sont les porteurs minoritaires et les trous, les porteurs majoritaires.

La densité de dopant, pour les semiconducteurs extrinsèques, est toujours très supérieure à densité de porteurs intrinsèques $N_A >> n_i$. Dans le cas d'un *type P*, cette densité de trous est donc proche de celle du dopant accepteur, N_A . Nous obtenons par la suite les densités de porteurs [16] comme suit :

$$n = \frac{n_i^2}{N_A}$$
(I.14)
Avec, $P = N_A$

Le niveau de Fermi pour un semiconducteur type P ou potentiel chimique est alors :

$$E_{FP} = E_{\nu} + KT ln \frac{N_{\nu}}{N_A} \tag{I.15}$$

Plus la densité d'accepteurs est élevée plus le niveau de Fermi se rapproche de la bande de valence. A la limite si $N_A = N_v$ le niveau de Fermi entra dans la bande de valence, on dit alors que le semiconducteur est dégénéré [5].

La figure (I.4) exprime le bilan électronique pour le cas d'un semiconducteur dopé P.



Figure I.4 : S/c type P. a) Diagramme des bandes d'énergie b) Densités d'états énergétique. c) Distributions de Fermi-Dirac d) Densités énergétiques de porteurs.

b. Semiconducteurs de type N

Un semiconducteur de *type N* est un matériau semiconducteur intrinsèque (exp : silicium Si) dans lequel on a introduit des impuretés de type donneurs (ex : arsenic As). Les impuretés de types donneurs sont ainsi appelées parce qu'elles donnent un électron à la bande de conduction pour réaliser une liaison avec le semiconducteur [5].



Figure 1.5 : Représentation des liaisons électroniques pour le silicium (Si) dopé P par de l'arsenic (As). a) Cas du s/c intrinsèque b) l'impureté (As) donne un électron de conduction en augmentant la densité d'électrons n c)l'impureté (As) donne un électron de conduction en baissant la densité de trous p.

La figure (I.5) met en évidence qu'un semiconducteur *dopé* N a une densité d'électrons, n, plus élevée et une densité de trous p plus faible, que le même semiconducteur pris dans sa configuration intrinsèque. On dit alors que les électrons sont les porteurs majoritaires et les trous sont les porteurs minoritaires.

Les densités de porteurs pour un semiconducteur de type N sont :

$$P = \frac{n_i^2}{N_D}$$
(I.16)

Avec $n = N_D$

Le niveau de Fermi pour un semiconducteur de type N est donné par :

$$E_{Fn} = E_c - kT ln \frac{N_c}{N_D} \tag{I.17}$$

Plus la densité d'accepteurs est élevée plus le niveau de Fermi se rapproche de la bande de conduction. A la limite si $N_D = N_C$ le niveau de Fermi entra dans la bande de conduction, on dit alors que le semiconducteur sera dégénéré [5].



Chapitre I : Etude bibliographique sur les matériaux semiconducteurs

*Figure I.6 :*Semiconducteur dopé N. a) Diagramme des bandes d'énergie b) Densités d'état énergétique c) Distributions de Fermi-Dirac d) Densités énergétiques de porteurs (les densités de porteurs n et p correspondent aux surfaces hachurées).

I.3 Structure de type spinelle

La structure spinelle a été déterminée pour la première fois par William Henry Bragg et Nishi kawa (1915) **[7,8]** ; une description détaillée de cette structure a été donnée par divers auteurs **[9,10]**. Dans les oxydes de structure spinelle, AB_2O_4 , les anions O^{2-} forment un réseau cubique à faces centrées, définissant des sites cationiques tétraédriques et octaédriques. Lessites tétraédriques seront désignés par la notation A et les sites octaédriques par la notation B.

La maille élémentaire est une maille rhomboédrique contenant deux groupes formulaires AB_2O_4 . Cette maille contient 32 atomes d'oxygène, qui définissent 32 sites *B* et 64 sites *A*. Seulement 8 sites *A* et 16 sites *B* sont occupés par des cations. La plus petite maille cubique contient donc 8 groupes formulaires de type AB_2O_4 .

On note *a* le paramètre de cette maille cubique. Pour décrire la structure, on divise la maille de paramètre *a* en 8 cubes, appelés octants, d'arêtes $\frac{a}{2}$. La Figure (I.7) montre les positions des cations et des anions dans deux octants adjacents. Les anions oxygène sont

positionnés de la même façon dans tous les octants : ils forment les sommets d'un tétraèdre inscrit dans un cube d'arête $\frac{a}{4}$.

Les sites A occupés se situent au centre d'un octant sur deux, ainsi que sur la moitié des sommets de tous les octants. Les sites A forment dans la maille cubique deux sous réseaux cubiques à faces centrées translatés l'un par rapport *a* l'autre de $\frac{a}{4}$ le long de la direction [111]. Les sites B occupés se situent dans un octant sur deux. Comme les atomes d'oxygène, ils sont situés au quart de la diagonale de l'octant en partant de quatre des huit sommets de l'octant. Ils forment un tétraèdre inscrit dans un cube d'arête $\frac{a}{4}$ [11].



Figure.1.7 : Structure spinelle ; la maille élémentaire peut être divisée en petits cubes ; site A, sites B, et les atomes O sont montrés en deux cubes [12].

Les liaisons A-O sont dirigées dans les directions [111], tandis que les liaisons B-O sont dirigées dans les directions [001].

Selon la direction [001], des plans ne contenant que des sites A alternent avec des plans ne contenant que des sites B. Le réseau formé par les atomes d'oxygène n'est cubique à faces centrées qu'en première approximation. Les sites A étant généralement trop petits par rapport au rayon ionique des cations des éléments de transition, il y a en général un déplacement des atomes d'oxygène le long des directions [111] des tétraèdres vers les cubes contenant des sites B occupés [11]. La Figure (I.8).ci-dessous montre ce déplacement.



Figure.I.8 : Environnement de l'atome d'oxygène [13].

On montre sur le tableau (I.1) les distances interatomiques en fonction du paramètre de maille, a, et du paramètre, u. Les rayons moyens des cations affectent essentiellement le paramètre de la maille a, alors que le rapport entre le rayon de cation tétraédrique et octaédrique détermine principalement la valeur de u (Si u le paramètre de déformation).

Le paramètre de maille peut être approché par l'expression :

$$a_{calc} = \frac{8(tetbond)}{3\sqrt{3}} + \frac{8(octbond)}{3}$$
(I.18)

Cette expression explique 96.7% des variations de paramètre de maille de 149 oxydes spinelles [14].

Tableau I.1 : Distances interatomiques dans le spinelle AB_2O_4 en fonction de paramètrede maille a et le paramètre u (u est défini dans la maille élémentaire, l'origine en site $A; R_0$ est le rayon de l'ion oxyde) [15].

Tétra – tétra distance A-A	$a\frac{\sqrt{3}}{4}$
Tétra – octa distance A – B	$a\frac{\sqrt{11}}{8}$
Octa – octa distance B – B	$a\frac{\sqrt{2}}{4}$
Tétra – O distance A-O	$a\sqrt{3}(u-0,25)$
Octa – O distance B – O	$a[3u^2 - 2,75u + \frac{43}{64}]^{\frac{1}{2}} \approx a(\frac{5}{8} - u)$
O – O arête du tétraèdre O – O	$a\sqrt{2}(2u - 0,5)$
O – O arête octaédrique partagée O – O	$a\sqrt{2}(1-2u)$
O – O arête octaédrique non partagée O – O	$a[4u^2 - 3u + \frac{11}{16}]^{\frac{1}{2}}$
Rayon tétraédrique	$a\sqrt{3}(u-0,25)-R_0$
Rayon octaédrique	$a[3u^{2} - 2,75u + \frac{43}{64}]^{\frac{1}{2}} \approx a\left(\frac{5}{8} - u\right) - R_{0}$

I.4 Propriétés optiques des matériaux semiconducteurs

I.4.1 Définition du gap

Par définition le gap est la bande interdite, c'est-à-dire la différence d'énergie entre le minimum absolu de la bande de conduction et le maximum absolu de la bande de valence **[16].**

I.4.2 Gap direct et gap indirect d'un semiconducteur

Pour un cristal semiconducteur, le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction sont caractérisés par une énergie E et un vecteur d'onde \vec{k} . Dans l'espace réciproque, si ce maximum et ce minimum correspondent à la même valeur de \vec{k} : on dit que le semiconducteur est à gap direct.

Si au contraire, ce maximum et ce minimum correspondent à des valeurs de \vec{k} différentes : on dit que le semiconducteur est à gap indirect ; c'est le cas du silicium et du germanium.

Chapitre I : Etude bibliographique sur les matériaux semiconducteurs

Cette distinction entre matériaux semiconducteurs à gap direct ou indirect est importante, particulièrement pour les applications optoélectroniques qui mettent en jeu à la fois des électrons et des photons.

En effet, lors de la transition d'un électron de la BV vers la BC ou de la recombinaison électron-trou, il faut conserver l'énergie (relation scalaire) et l'impulsion (relation vectorielle).

La transition d'énergie minimale entre ces deux bandes peut avoir lieu sans changement de vecteur d'onde dans les semiconducteurs à gap direct, ce qui permet l'absorption et l'émission de lumière de façon beaucoup plus efficace que dans les matériaux à gap indirect **[17]**.

Cette différence oriente le choix des matériaux pour les applications optoélectroniques.

I.4.3 Transitions inter bandes

Au sein d'un semiconducteur on différencie les transitions radiatives de celles qui sont non radiatives Les transitions radiatives dites inter-bande sont à leur tour classifiées selon la configuration des bandes du semiconducteur en transitions directes et indirectes (avec intervention d'un phonon) [18] :

a. Transitions directes ou verticales

Dans le processus d'absorption directe, un photon est absorbé par le cristal avec création d'un électron et d'un trou. Comme le minimum de la bande de conduction est à la même valeur de \vec{k} que le maximum de la bande de valence figure (I.9.a), la transition optique a lieu sans changement significatif de \vec{k} , car le photon absorbé a un très petit vecteur d'onde. Ces transitions sont très efficaces dans le cas des semiconducteurs II-VI.

b. Transitions indirectes

Dans le processus d'absorption indirecte la largeur minimale de la bande interdite fait intervenir des électrons et des trous séparés par un vecteur d'onde non négligeable figure (I.9.b).

Dans ce cas une transition directe correspondant à la largeur minimale de la bande interdite ne peut satisfaire à la condition de conservation du vecteur d'onde ; ce processus fait intervenir en plus de l'électron et du photon, un phonon.

Si un phonon de vecteur d'onde \overrightarrow{K} et de fréquence Ω est créé par ce processus, alors nous avons d'après les lois de conservation :

$$\overrightarrow{K}(photon) = \overrightarrow{K_c} + \overrightarrow{K} \sim 0 \tag{I.19}$$

Aussi,

 $h\nu_e - E_p = E_g$ (émission de phonon d'énergie $E_p = \hbar\Omega$) ou $h\nu_a + E_p = E_g$ (absorption de phonon) (I.20)

L'énergie du phonon est, en général, bien inférieure à $E_g(0,01$ à 0,03 eV).

Dans ce processus d'absorption, un photon est absorbé avec création de trois particules : un électron, un trou et un phonon; ce type de processus est moins probable que celui de l'absorption directe.



Figure I.9: Transitions Optiques a) directe et b) indirecte [19].

Les semiconducteurs (II-VI) sont à gap direct **[20]** et possèdent une bande interdite suffisamment élevée. Ces propriétés leur confèrent un intérêt particulier pour la réalisation de dispositifs optoélectroniques fonctionnant dans les régions proche UV et visible du spectre de la lumière.

Chapitre I : Etude bibliographique sur les matériaux semiconducteurs

Si on se limite aux principaux semiconducteurs que sont les éléments du groupe IV et les composés binaires III-V et II-VI, les matériaux à gap indirect sont Si, Ge, AlP, AlAs, AlSb et GaP, tous les autres ont un gap direct. La nature du gap joue un rôle fondamental dans l'interaction du semiconducteur avec un rayonnement électromagnétique et par suite dans le fonctionnement des composants optoélectroniques.

On représente sur le tableau (I.2) quelques gaps pour différents semiconducteurs.

Semiconducteur		gaj	o (eV)	Nature du
		4 K	300 K	gap
С	(cubique,c)	5,48	5,45	indirect
Si	(c)	1,169	1,12	indirect
SiC	(Héxagonal,H)	-	2,86	indirect
Ge	(c)	0,747	0,66	indirect
AlP	(c)	2,52	2,45	indirect
AlAs	(c)	2,24	2,16	indirect
AlSb	(c)	1,63	1,60	indirect
GaP	(c)	2,35	2,25	indirect
AlN	(H)	-	6,28	indirect
GaN	(H)	-	3,39	direct
GaAs	(c)	1,52	1,43	direct
GaSb	(c)	0,81	0,68	direct
InN	(H)	-	1,95	direct
InP	(c)	1,42	1,27	direct
InAs	(c)	0,42	0,36	direct
InSb	(c)	0,237	0,17	direct
ZnO	(H)	3,40	-	direct
ZnS	(H)	3,80	3,68	direct
ZnSe	(c)	2,82	2,67	direct
ZnTe	(c)	2,39	2,26	direct
CdS	(H)	2,56	2,42	direct
CdSe	(H)	1,84	1,7	direct
CdTe	(c)	1,60	1,44	direct

 Tableau I.2: Energies du gap pour différents semiconducteurs [16]

Chapitre II : Méthodes de synthèse et de caractérisation des semiconducteurs

II.1 Introduction

On sait que les propriétés physico-chimiques d'un matériau ne dépendent pas seulement de sa composition chimique mais aussi de ses caractéristiques structurales. Donc, pour une utilisation pratique éventuelle d'un matériau nouvellement élaboré, il est nécessaire de bien déterminer tous ses paramètres structuraux[1].

Dans ce chapitre, nous allons reporter la préparation des matériaux spinelles par plusieurs méthodes de synthèse, ainsi que les techniques de caractérisation physico-chimiques telle que la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie Infrarouge (FTIR)...etc, pour l'étude des propriétés structurales, et optiques des matériaux synthétisés

II.2 Méthodes de synthèse des matériaux

Synthèse par voie humide

La synthèse par voie liquide est très développée dans les laboratoires, dont son intérêt est d'obtenir des produits très homogènes. Les techniques diffèrent principalement par la façon de réaliser [2] :

- Le mélange des précurseurs à décomposer
- L'élimination du solvant avant ou pendant la calcination

Les procédés les plus courants sont :

- La synthèse sol-gel (auto-combustion),
- La synthèse par Co-précipitation,
- La synthèse hydrothermale.

a. Synthèse sol-gel

L'appellation sol-gel vient de « solution-gélification ». Avant que l'état de gel ne soit atteint, le système est dans l'état liquide, il est constitué d'un mélange d'oligomères colloïdaux et de petites macromolécules **[3]**. Cette dispersion stable de particules colloïdales au sein d'un liquide est appelée « sol ».La méthode sol-gel a été décrite par Boschloo et Hagfeldt en 2001**[4]**.

> Principe :

« La voie sol gel consiste à réaliser une solution stable (sol) contenant les précurseurs moléculaires et d'initier des réactions d'hydrolyse-condensation afin de rigidifier une structure en trois dimensions (gel) au sein de laquelle réside le solvant initial. »

Le mécanisme chimique de transformation se décompose en deux étapes :

• L'hydrolyse qui correspond à la réaction d'activation.

• La condensation - polymérisation qui est l'étape de croissance des chaînes

[5].

L'élaboration des matériaux par le procédé sol-gel comporte quatre étapes :

- 1ère étape : mise en solution des précurseurs de base ;
- 2ème étape : gélification ;
- 3ème étape : séchage ;
- 4ème étape : éventuellement, un traitement thermique [6,7]

Il existe deux voies de synthèse sol-gel [8] :

- Voie inorganique ou colloïdale : obtenue à partir de sels métalliques (chlorures, nitrates...) en solution aqueuse. Cette voie est peu onéreuse mais difficile à contrôler, c'est pour cela qu'elle est encore très peu utilisée.
- Voie métallo-organique ou polymérique : obtenue à partir d'alcoxydes métalliques dans des solutions organiques. Cette voie est relativement coûteuse mais permet un contrôle assez facile de la granulométrie.

On représente sur le tableau (II.1) les avantages et les inconvénients de la voie sol-gel.

Avantages	Inconvénients
 1-Simplicité du procédé et rapidité d'exécution. 2- Mise en œuvre simplifiée : la viscosité des sols et des gels permet d'élaborer directement les matériaux sous les formes les plus variées : couche mince, fibres, poudres fines et matériaux massifs. 3- Cette technique permet de contrôler efficacement la taille des particules et l'homogénéité de la distribution des particules. 	 1-Coût des précurseurs alcoxyde très élevé. 2- Manipulation d'une quantité importante de solvants. 3- Faible rendement et produits de faible densité. 4-Résidus de carbone et autres composés, certains composés organiques étant dangereux pour la santé. 5-Grande porosité résiduelle [9].
4-Puretédes précurseurs.	

 Tableau II.1 : Avantages et inconvénient de la méthode sol-gel.

b. Synthèse de MgFe₂O₄ par voie d'auto-combustion sol-gel

Les méthodes disponibles pour la synthèse de ferrite de magnésium sont la réaction à l'état solide, le sol-gel, la microémulsion, la méthode de co-précipitation, etc .. [10]. La réaction de combustion est une réaction exothermique auto-entretenue qui permet au système de s'y chauffer rapidement en atteignant une température élevée même en l'absence de source de chaleur externe [11].

> Principe :

La poudre de $MgFe_2O_4$ (ferrite de magnésium) a été préparée en utilisant la méthode d'auto-combustion sol-gel. Les précurseurs utilisés étaient de grade AR de haute pureté de nitrate ferrique [$Fe(NO_3)_3.9H_2O$] (99%), de nitrate de magnésium [$Mg(NO_3)_2.6H_2O$], de grade AR (98%) et d'acétate de magnésium de grade AR (98%) avec Glycine [NH_2CH_2COOH] grade AR (98%) comme carburant.

Dans ce procédé, la solution de nitrate de magnésium hexahydraté $Mg(NO_3)_2.6H_2O$, de nitrate ferrique nanohydraté $Fe(NO_3)_3.9H_2O$ et de glycine (NH₂CH₂COOH) chacun avec 20 ml d'eau déminéralisée a été préparée dans le rapport molaire de 1:2:3[12].

Ici, $Fe(NO_3)_3$. $9H_2O$ et Mg $(NO_3)_2$. $6H_2O$ ont été utilisés comme oxydants et la glycine comme combustible environnant responsable de la réaction de combustion.

Initialement, la solution de nitrate de magnésium a été mélangée avec une solution de nitrate ferrique dans un bêcher et a été agitée magnétiquement pendant 20 minutes sans chauffage. La solution de glycine (chélateur/agent de combustion) a ensuite été ajoutée à la solution de nitrates. Encore une fois, le mélange était agité pendant dix minutes. A ce moment le pH de la solution était de 3. Puis ce mélange résultant a été placé sur plaque chauffante préchauffée à température 70°C et il est progressivement chauffé pendant plusieurs heures pour atteindre et maintenir à la température du mélange environ 80°C, où le xérogel a été formé sous agitation continue à cette température [12].

Après la formation du gel, la température de la plaque chauffante a été progressivement augmentée pour atteindre environ $180^{\circ}C - 200^{\circ}C$, où une autoinflammation s'est produite sur une partie du gel engloutissant tout le gel en quelques secondes, entraînant une combustion complète et la formation d'une poudre pelucheuse brune de ferrite de magnésium.

On représente sur le tableau (II.2) les avantages et les inconvénients de la voie d'auto-combustion.
Avantages	Inconvénients			
Les méthodes de combustion sol-gel	En face des avantages cités auparavant,			
présentent un certain nombre d'avantages par	certains points font inconvénient à ce procédé,			
rapport aux autres procédés [13, 14, 15]:	essentiellement :			
1-Processus à faible coût et qui s'effectue à	1- La contamination par les résidus carbonés,			
basse température.	agglomération de particules , contrôle			
2-Meilleur contrôle de la stoechiométrie.	médiocre de la morphologie des particules.			
3-Taille cristalline des poudres à base	2- Possibilité de réaction de combustion			
d'oxydes est invariablement de l'ordre du	violente nécessitant une production spéciale.			
nanomètre.				
4-Possibilité d'obtention d'oxydes multi				
composants monophasés et de grande surface				
spécifique.				

Tableau II.2 : Avantages et inconvénients d'auto-combustion

c. Synthèse de MgFe₂O₄ par la méthode de Co-précipitation

La préparation de ces matériaux a une importance capitale dans les propriétés et la granulométrie des nanoparticules de ferrite produites. La méthode de coprécipitation est l'une des techniques prometteuses pour la préparation de nano ferrites à grande échelle à cause de la production de particules homogènes. La synthèse par co-précipitation vaut la dissolution du précurseur de sel composé dans un milieu aqueux et la précipitation ultérieure à partir de la solution en ajustant le *pH*. C'est une méthode utile dans l'élaboration de céramiques et de poudres d'oxydes métalliques. Pour les nanoparticules de $MgFe_2O_4$, de nombreux chercheurs ont rapporté [16,17] sur leurs nanostructures et leurs propriétés [18].

> Principe :

Un échantillon de formule $MgFe_2O_4$ a été synthétisé par une technique de coprécipitation chimique humide. Une solution aqueuse de précurseur a été préparée en dissolvant 6,460 g $Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ et 2,102 g $Mg(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ dans 100 ml d'eau bidistillée.

De l'hydroxyde de sodium (0,1 M) a été ajouté goutte à goutte dans la solution saline pendant 40 *min* à la température constante de 80 °C sous agitation vigoureuse sur un agitateur magnétique. Le *pH* de la solution a été ajusté à 10. La digestion a été effectuée pendant 90 *min*. Les particules se sont déposées au fond du bécher. Il a été filtré et lavé à plusieurs reprises avec de l'eau distillée. Le résidu a été séché à 100 °C pendant 4 *h*, puis calciné à 500 °C pendant 3 h pour obtenir des ferrites brun foncé comme produit final **[19]**.

le tableau (II.3) illustreles avantages et les inconvénients de la voie Co-précipitation.

Avantages	Inconvénients
La méthode de Co-précipitation est une	Cependant, elle présente aussi des inconvénients
méthode largement utilisée, car :	comme [9] :
1-Elle ne demande pas de dispositifs	1- La difficulté de contrôler la stœchiométrie qui
compliqués.	provient des produits de solubilité différents des
2- La diffusion facile des réactifs.	réactifs. En pratique, on utilise le milieu basique
3- La bonne homogénéité.	concentré pour précipiter les ions réactifs.
	2- En outre, pour éviter l'hétérogénéité locale ou
	le changement de pH, les réactifs sont toujours à
	faible concentration et ajoutés goutte à goutte au
	milieu basique agité par un agitateur
	magnétique.

Tableau II.3: Avantage et inconvénients de la Co-précipitation

d. Synthèse de MgFe₂O₄ par voie hydrothermale

La méthode hydrothermale est une voie respectueuse de l'environnement pour la préparation de nanoparticules cristallines sans traitement ultérieur de recuit à haute température, avec une meilleure homogénéité de composition pour la synthèse de matériaux oxydes fonctionnels multi-composants, et avec un contrôle sur la morphologie et la taille des particules **[20,21]**.

Certain nombre de chercheurs ont étudié l'effet de la substitution des ions d'impuretés et des méthodes de préparation sur la cristallographie et les propriétés des nanoparticules de ferrite à base de Mg [22-25].

> Principe :

Les nanoparticules de ferrite à base de Mg avec des formules de MgFe₂O₄, $Mg_{0.9}Mn_{0.1}Fe_2O_4$ et $Mg_{0.9}Mn_{0.1}In_{0.1}Fe_{1.9}O_4$ ont été synthétisées par la voie hydrothermale à partir de mélanges de solutions d'hydrate de nitrate métallique. Des hydrates de nitrate de métal de qualité analytique, notamment du nitrate de magnésium hexahydraté, du nitrate de manganèse (II) hexahydraté, du nitrate d'indium (III) hydraté et du nitrate de fer (III) nonahydraté (Alfa Aesar), ont été utilisés comme matières premières[26].

Des quantités stoechiométriques de réactifs de qualité analytique ont été dissoutes dans de l'eau déminéralisée (DI) (les concentrations en ions métalliques dans les solutions aqueuses ont été maintenues à 0,05 M), puis une solution d'hydroxyde de sodium a été versée dans les solutions résultantes jusqu'à ce que la valeur du *pH* soit de 12. Le précipité a été lavé plusieurs fois à l'eau DI jusqu'à obtention d'un *pH* neutre. Après cela, la solution de suspension a été versée dans un réacteur autoclave haute pression en acier inoxydable revêtu de téflon de 45 *ml* (Parr Instrument Company, modèle 4744, Moline, IL, USA) pour une synthèse hydrothermale effectuée à 150 °C pendant 18 *h*[**26**].

A la fin, les produits ont été centrifugés, lavés et séchés pour obtenir les nanoparticules de ferrite à base de Mg [26].

le tableau (II.4) présente les avantages et les inconvénients de la voie hydrothermale.

Avantages	Inconvénients			
1-Réactions rapides ; temps de synthèse abaissés augmentation de la vitesse de réaction grâce à une mobilité accrue importante sursaturation qui abaisse la solubilité des produits.	 1-Nécessité d'autoclaves assez coûteux, recouverts de téflon. 2-Difficulté des études in situ [27]. 			
2-Pureté. 3-cristallinité.				
4-Permet choix de la morphologie et taille des particules.				
5-Faible dispersion de taille des particules.				
6-Possibilité d'obtenir des monocristaux.				
7-Facilement transposable vers de grandes échelles (industrie).				

Tableau II.4 : Avantages et inconvénients de l'hydrothermale

e. Synthèse de Mg Fe₂O₄ par voie électrofilage

Dans cette méthode, il s'agit également d'une synthèse simple et humide.Un certain nombre de méthodes ont été développées pour fabriquer des matériaux avec des structures nanofibreuses , y compris un électrofilage qui est une méthode simple et pratique pour préparer des fibres polymères et des fibres céramiques à la fois solides.

> Principe :

Dans cette étude, $Mg(NO_3)_2 6H_2O$ (pureté à 99 %), $Fe(NO_3)_3 9H_2O$ (pureté à 99,99 %) et (poly vinyl pyrrolidone) PVP (Mn = 1 300 000, Aldrich), N,N - Le diméthylformamide (DMF) (pureté à 99,8 %), l'acide acétique (pureté à 100 %) et l'éthanol (pureté à 100 %) ont été utilisés comme produits chimiques de départ. Dans la préparation de la solution pour l'électrofilage, nous avons utilisé une solution contenant du PVP mélangé avec du $Mg(NO_3)_2 6H_2O$ et du $Fe(NO_3)_3 9H_2O$.

Une solution de PVP/éthanol a été préparée en utilisant un rapport de 1,0 g de PVP pour 9 ml d'éthanol. Une solution de nitrates métalliques/DMF a été préparée en dissolvant 0,01 $mol Mg(NO_3)_2 6H_2 0$ et 0,02 $mol Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2 0$ in 10mL de DMF et agitée pendant 5 h[**28**]

Par la suite, la solution de nitrates métalliques/DMF $(4 \ ml)$ a été ajoutée lentement à la solution de PVP/éthanol $(50 \ ml)$ sous agitation vigoureuse à 27°C pendant 5 h pour obtenir une solution bien dissoute. Cette solution finale a été utilisée pour l'électrofilage. La solution de polymère préparée a été chargée dans une seringue en plastique équipée d'une aiguille de calibre 22 en acier inoxydable **[28]**.

Le système d'électrofilage et le diagramme schématique du processus d'électrofilage sont illustrés à la figure (II.1).L'aiguille a été connectée à une alimentation haute tension et pour chaque solution, la tension de $15 \, kV$ a été appliquée. La solution a été alimentée à un débit de $0,5 \, ml/h$ à l'aide d'une pompe à seringue motorisée. Un morceau de papier d'aluminium plat a été placé à $15 \, cm$ sous la pointe de l'aiguille et utilisé pour collecter les nanofibres. Tous les procédés d'électrofilage ont été réalisés à température ambiante [**28**].



Figure II.1: Système d'électrofilage (à gauche) et schéma de principe de l'installation d'électrofilage (à droite)

On représente sur le tableau (II.5) les avantages et les inconvénients de la voie électrofilage.

Avantages	Inconvénients
1-Processus simple.	1-Utilisation de solvants toxiques.
2- Fournir des fibres micro/nano.	2- Infiltration cellulaire insuffisante.
3-Contrôlables.	3-Répartition cellulaire inhomogène.

Tablec	u I.5	:	Avantages	et	incon	vénient	ts d	'élec	trofilage
--------	-------	---	-----------	----	-------	---------	------	-------	-----------

II. 3 Méthodes de caractérisation

II. 3.1 Diffraction des Rayons X

La diffraction des rayons X (DRX) est une méthode couramment utilisée pour caractériser la structure des matériaux. Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques de longueurs d'ondes comprises entre $(0,1 - 10A^{\circ})$ pour la caractérisation des matériaux. La diffraction des rayons X permet la détermination de la structure, la phase cristalline des matériaux étudiés, les paramètres de maille, la taille de cristallites ainsi que l'état des contraintes qui s'exercent sur la couche lors de dépôt. Son principe repose sur la relation de Bragg [1] :

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda \tag{II.1}$$

Avec :

 d_{hkl} : distance inter-eticulaires entre deux plans d'indice de Miller h,k,l en A° ;

 θ : angle de Bragg {angle entre le faisceau incident et le réseau de plan) ;

 λ : longueur d'onde du faisceau incident des rayons X en A° .

En combinant l'équation de Bragg, reliant la distance inter-réticulaire d'un cristal à l'indice de Miller, il est possible d'avoir les angles pour lesquels les plans (*hkl*) diffractent, pour une longueur d'onde et des paramètres de mailles données. Les directions de diffraction vont donc dépendre de la structure et de la taille des mailles élémentaires.



Figure II.2 : Principe d'un diffractomètre [1].

La méthode de poudres fournit une liste de valeurs (d_{hkl}, I_{hkl}) caractéristique d'une espèce cristalline :

- > La liste de d_{hkl} est spécifique du réseau ; les paramètres de maille et les angles entre les axes de la maille.
- > La liste de I_{hkl} est spécifique de la structure ; nature et arrangement des atomes dans la maille.

Le diffractogramme de poudre constitue l'empreinte digitale de l'espèce cristalline, on peut l'utiliser pour son identification par une comparaison avec une base de données (fichiers JCPDS-ICDD) dans laquelle sont répertoriées toutes les espèces connues avec leurs caractéristiques.

Un logiciel adapté permet l'identification semi-automatique à l'aide de programme de comparaison des positions et intensités, avec l'emploi éventuel de critères de tri sur les éléments contenus dans l'échantillon [29,30].

$$a_0 = d\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$
(II.2)

Ainsi, la relation de Scherrer permet de déterminer la taille des cristallites à partir des largeurs à mi-hauteur qui sont caractéristiques des raies de diffraction. La taille des particules est déterminée à partir des profils des raies de diffraction par la méthode de Scherrer [**31**] :

$$D_{hkl} = \frac{K\lambda}{\beta\cos\theta} \tag{II.3}$$

K : Facteur de forme (≈ 0.9 lorsque la largeur est à mi-hauteur).

- λ : Longueur d'onde du rayonnement en Å.
- β : Largeur angulaire à mi-hauteur exprimée en radian.

 D_{hkl} : Taille moyenne des cristaux dans la direction hkl en Å.

II.3.2 Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par l'échantillon à analyser. Elle permet à partir de l'absorption des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, de déterminer la présence de certaines fonctions chimiques présentes dans la matière. Le principe du FTIR repose sur l'absorption du rayonnement infrarouge lorsque la longueur d'onde du faisceau est égale à l'énergie de vibration de la molécule. Le domaine infrarouge entre 4000 cm^{-1} et 400 cm^{-1} (2,5 – 25 μ m) correspond au domaine d'énergie de vibration de la plupart des molécules (infrarouge moyen) [29].



Figure II.3 : Principe d'un spectromètre à transformée de Fourier [32].

II.3.3 Microscopie électronique à balayage (MEB)

La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM) est une technique de microscopie électronique qui permet de produire des images en haute résolution de la surface d'un échantillon en utilisant le principe des interactions électrons-matière.

Le fonctionnement du microscope repose sur l'émission d'électrons produits par une cathode et la détection de signaux provenant de l'interaction de ces électrons avec l'échantillon. Ces électrons qui irradient la surface de l'échantillon pénètrent profondément dans le matériau et affectent un volume appelé "poire d'interaction". Le volume de cette poire dépend du numéro atomique moyen de l'échantillon et de l'énergie des électrons incidents. Les électrons du faisceau vont perdre leur énergie par collisions multiples avec les atomes du matériau générant ainsi de nombreux phénomènes secondaires **[33]** :

- Réémission d'électrons et de photons ;
- Absorption d'électrons ;
- Courants induits ;
- Potentiels électriques ;
- Élévation de température locale ;
- Vibration du réseau ;

Alors que les électrons qui définissent une image pour nous sont des électrons secondaires et des électrons diffusés.

Le principe du MEB consiste à balayer ligne par ligne la surface de l'échantillon avec un faisceau d'électrons puis à transmettre le signal du détecteur à un écran cathodique dont le balayage est exactement synchronisé avec le faisceau électronique incident Figure (II.4)[**34**].



Figure II.4 : Principe de fonctionnement du MEB [34].

II.3.4 Spectrophotométrie UV-visible

La spectrophotométrie UV-Visible est une technique qui repose sur l'absorption de la lumière visible par le matériaux étudié, puis les spectres d'absorption ou de transmission enregistré dans le domaine de l'ultra-violet et du visible permet de déterminer les caractéristiques optiques.

L'étude des propriétés optiques des échantillons permet de déterminer le seuil d'absorption optique, le coefficient d'absorption, la largeur de la bande interdite, l'énergie d'Urbach et l'indice de réfraction **[29]**.

La spectrophotométrie UV-Visible renseigne sur les propriétés optiques de l'échantillon à analyser comme la transmission et l'absorption de la lumière, l'estimation du gap optique et des tailles des cristallites, elle peut aussi nous renseigner dans certains cas sur l'épaisseur de l'échantillon et même de remonter à ses constantes optiques.

a. Principe de la Spectrophotométrie UV-visible

« Lorsqu'une substance absorbe de la lumière dans le domaine de l'ultraviolet et du visible, l'énergie absorbée provoque des perturbations dans la structure électronique des atomes, ions ou molécules. Un ou plusieurs électrons absorbent cette énergie pour sauter d'un niveau de basse énergie à un niveau de plus haute énergie. Ces transitions électroniques se font dans le domaine du visible, de 350 à 800 *nm* et de l'ultra-violet entre 200 et 350 *nm*. Un milieu homogène traversé par la lumière absorbe une partie de celle-ci ; les différentes radiations constituant le faisceau incident sont différemment absorbées suivant leurs énergies, les radiations transmises sont alors caractéristiques du milieu. »





b. Mesure du gap optique

L'énergie de gap des couches minces de ZnO a été obtenue en exploitant les courbes de transmittance. A partir des valeurs du coefficient de transmission T, il est possible d'extraire le coefficient d'absorption α , suivant la loi bien connue de Beer-Lambert. Dans la région de forte absorption, les variations de α sont reliées au gap du matériau par la relation suivante **[35]** :

$I = I_0 \exp(-\alpha d)$	(II.4)
---------------------------	--------

$$T = \exp(-\alpha d) \tag{II.5}$$

$$\alpha = \frac{1}{d} \log \frac{1}{T} = \frac{1}{d} \ln \frac{100}{T(\%)}$$
(II.6)

d : L'épaisseur de l'échantillon.

T : La transmittance mesurée.

La dépendance entre l'énergie du photon et le coefficient d'absorption optique α pour les transitions directes est exprimée [36,37] par l'équation :

$$\alpha(h\nu) = A^*(h\nu - E_g)^{\frac{1}{2}}$$
(II.7)

 A^* est une constante, E_q [eV] est le gap optique, et hv est l'énergie d'un photon.

En balayant tout le domaine d'énergie, et si on trace α^2 en fonction de l'énergieduphoton $E = h\nu$ (sachant *que* $h\nu(eV) = hc/\lambda$) et en prolongent la partie linéaire de α^2 jusqu'à l'axe des abscisses, on obtient la valeur de E_q .

Chapitre III : Analyse et discussion des résultats expérimentaux

III.1 Introduction

Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'élaboration et à la caractérisation des matériaux MgFe_{2-x}Mn_xO₄ avec différents rapports de dopage de (x = 0 ,0.4 ,0.8 ,1.2 ,1.6 ,2), de type spinelle et à base de Magnésium MgFe₂O₄ ,MgFe_{1.6}Mn_{0.4}O₄ ,MgFe_{1.2}Mn_{0.8}O₄,MgFe_{0.8}Mn_{1.2}O₄,MgFe_{0.4}Mn_{1.6}O₄,MgMn₂ O₄ par voie nitrate. Finalement, on a caractérisé les propriétés structurales et optiques des matériaux par DRX, IR, et UV-Visible.

III.2 Synthèse des matériaux semiconducteurs

On a commencé notre étude par la synthèse des différents oxydes semi-conducteurs suivants :

Le matériau	La structure	Méthode de synthèse
$MgFe_{(2-X)}Mn_{x}O_{4}$	Spinelle	Voie nitrates
$MgMn_2O_4$	Spinelle	Voie nitrates
$MgFe_{1.6}Mn_{0.4}O_{4}$	Spinelle	Voie nitrates
$MgFe_{0.8}Mn_{1.2}O_{4}$	Spinelle	Voie nitrates
$MgFe_{0.4}Mn_{1.6}O_4$	Spinelle	Voie nitrates
$MgFe_2O_4$	Spinelle	Voie nitrates

Tableau III.1 : Liste des semiconducteurs synthétisés.

Pour la synthèse de ces matériaux, nous avons utilisé des produits chimiques (précurseurs) commerciaux dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant :

Produit	Pureté %	Masse molaire (g/mol)
$Mg(No_3)_2$, $4H_2O$	98.5	236.15
<i>Fe</i> (<i>NO</i> ₃) ₃ ,9 <i>H</i> ₂ <i>O</i>	98	404
$Mn(NO_3)_2, 4H_2O$	98.5	251.01
HNO ₃	97.5	63,01

 Tableau III.2 : Produits utilisés dans nos manipulations.

III.3 Synthèse de $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$

Les semiconducteurs $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$ ont été synthétisé par voie nitrates selon le chemin réactionnel suivant :

$$Mg (NO_{3})_{2.4}H_{2}O + Fe (NO_{3})_{3.9}H_{2}O + Mn(NO_{3})_{2.4}H_{2}O \longrightarrow MgFe_{(2-x)}Mn_{x}O_{4} + NO_{x}$$
(III.1)

Des quantités stœchiométriques des précurseurs ; quant au $Mg(NO_3)_2$. $4H_2O$ il est sont dissous dans acide nitrique et $Fe(NO_3)_3$. $9H_2O$ avec $Mn(NO_3)_2$. $4H_2O$ sont dissoutes séparément dans l'eau distillée.

La méthode sera expliquée en fonction des planificateurs suivants figure (III.1) et la figure (III.2).



Figure III.1 : Schéma à préparer MgFe₂O₄ par voie nitrates

Préparation de MgMn₂O₄ par la méthode des nitrates



III.4 Préparation des pastilles

Plusieurs propriétés physiques des oxydes élaborés sous forme de poudres nécessitent l'emploi de pastilles compactes. C'est pour cette raison, les oxydes obtenus sont finement broyés (m~500 mg) et comprimés sous une pression de 3 bar sous forme de pastille (\emptyset = 12 mm, épaisseur ~ 2 mm) à l'aide d'une pastilleuse (voir figure III.3). Afin d'augmenter sa compacité qui doit être supérieure à 75% et d'améliorer les propriétés mécaniques, les pastilles de $MgFe_{(2-x)}M_xO_4$ sont frittées à température 850°C pendant 3 heures.



FigureIII.3 : La pastilleuse et sa presse à pastille.

III.5 Techniques de caractérisations utilisées

III.5.1 Analyses radio cristallographiques

La diffraction de rayons X est une technique d'analyse physico-chimique non destructive qui permet de déterminer la structure cristallographique, la taille des cristallites et les paramètres de maille des films élaborés.

Lorsqu'un matériau cristallin est irradié par un faisceau parallèle de rayons X monochromatiques, les plans atomiques qui le composent agissent comme un réseau à trois dimensions. Le faisceau est alors diffracté suivant des angles spécifiques liés aux distances inter-réticulaires solon 'loi de Bragg' (voir figure III.4) **[1,2]**.

La Surface spécifique est déduite à partir de la relation :

$S = \frac{6}{\rho_{exp}.D}$	(III.1)

Où : ρ_{exp} est la masse volumique expérimentale ; D : est la taille des cristallites

Les données obtenues par diffraction des rayons X des poudres synthétisées ont été menées en utilisant un diffractomètre Bruker "*D*8 Advance" fonctionnant en géométrie Bragg-Brentano avec une source de rayons X au Cuivre.



FigureIII.4: Principe de la loi de Bragg.

Les semiconducteurs $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$ obtenus après calcination à 850 °C (préparé par voie nitrates) révèle l'existence des phases pures et homogènes en bon accord avec leurs fiches JCPDS.

 Pour le composé MgFe₂O₄ qui présente une couleur marron claire ; le spectre de diffraction des rayons X illustré sur la figure (III.5), révèle un système monophasé où tous les pics s'indexent dans la symétrie cubique (du groupe spatial Fd3m).



FigureIII.5 : Diagramme XRD de MgFe₂O₄ et la fiche JCPDS ci-dessous.

A partir de la figure (III.5), on observe que la poudre de $MgFe_2O_4$ synthétisé par voie nitrates et calcinée à 850 °C présente une seule phase à structure spinelle sans impuretés ; tous les pics (Figure III.5) sont affectés à la structure spinelle et indexés dans un symétrie cubique (SG : Fd3m) avec un paramètre de réseau de (a = b = c=0,839Å) proche de celui obtenu ailleurs en accord avec la fiche JCPDS n° 36-0398.

En appliquant la relation ((II.3) voire la relation au chapitre II), La taille des cristallites du composé $MgFe_2O_4$ a été obtenue, pour trouver la valeur suivante : D = 25.188 nm

En prenant : $(2\theta = 30.1^{\circ}), (\beta = 0.001 rad)$ et $(\lambda = 1.54056 \text{\AA})$

Pour le composé MgMn₂O₄ qui présente une couleur marron foncé ; Les résultats XRD pour ce dernier est illustrés sur la figure (III.6) Une phase unique pure du composé a été obtenu. Le matériau MgMn₂O₄ obtenu cristallise dans une structure spinelle de forme tétragonale. les paramètres de maille {a = b =5,789 Å, c = 9,142 Å} sont très proches de celui annoncé dans la littérature.(en accord avec la fiche JCPDS n° 50-853).



FigureIII.6 : Diagramme XRD de MgMn₂O₄.

En appliquant la relation ((II.3) voire la relation au chapitre II), La taille des cristallites du composé $MgMn_2O_4$ a été obtenue, pour trouver la valeur suivante : D = 25.3 nm

En prenant : $(2\theta = 18.5^{\circ})$, $(\beta = 0.01 \text{ rad})$ et $(\lambda = 1.54056\text{\AA})$

III.5.2 Analyse par spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge est une méthode d'identification basée sur l'absorption d'un rayonnement polychromatique par l'échantillon, le champ électromagnétique du rayonnement interagit avec les charges électriques de la molécule entrainant une variation du moment dipolaire.

Lorsque la fréquence de champ coïncide avec la fréquence de vibration de la molécule, l'interaction créée excite la vibration de certaines liaisons et donc l'absorption de l'énergie de l'onde excitatrice, une bande d'absorption est donc observée sur le spectre à une énergie caractéristique de la liaison et du mouvement de vibration.

Pour caractériser les bandes de vibrations de nos oxydes et afin de confirmer l'existence de ses phases, une analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) (Fourier Transform Infrared) a été initiée. Un spectromètre VERTEX 70 a été utilisé dans le domaine de balayage (450- 4000 cm^{-1}). On prend 1 mg de l'oxyde considéré et on le presse avec le vis [3].



Figure III.7: Spectres IR du spinelle $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$.

L'analyse des spectres infrarouge présentés sur la figure (III.7) de nos produits $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$ montre l'existence de deux bandes d'absorption à caractère métallique entre 500 et 800 cm⁻¹ attribuées respectivement au tétraèdre MgO et les octaèdres (Fe_2O_3) et (Mn_2O_3). Le pic à 3500 cm⁻¹ correspond au mode de vibration du groupe (OH) de l'eau dû à la présence d'une petite quantité d'eau adsorbée sur la surface des produits considérés.

III.5.3 Analyse par microscopie électronique à balayage (MEB)

On sait que La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique de caractérisation non destructive basée sur le principe des interactions électronsmatière, capable de produire des images en haute résolution de la surface d'un échantillon. Elle permet d'obtenir des renseignements sur la morphologie de matériau à analyser, de son mode de cristallisation et d'accéder à l'épaisseur de l'échantillon par une vue latérale [4].

Dans notre étude, les images de Microscopie Electronique à Balayage (MEB) ont été réalisées sur un microscope JEOLJSM 7600F (canon Schottky). Avec cet instrument, il est possible d'observer des détails d'une taille de 5-20nm.



Figure III.8 : Morphologie structurale de MgFe₂O₄.

L'image obtenue par MEB de la poudre $MgFe_2O_4$, produite par la méthode des nitrates montre que les particules formées sont sous forme des grains homogènes.

III.6 Caractérisations des propriétés optiques

• Détermination de la bande interdite (E_g)

Pour les oxydes $MgFe_{2-x}Mn_xO_4$, nous avons utilisé la réflectance diffuse pour la détermination du gap à l'aide d'un spectrophotomètre (Specord 200 Plus) qui fonctionne dans la gamme (190-1100 nm).

Il est équipé d'une sphère d'intégration et PTFE qui est utilisé comme référence. Cette mesure permet d'obtenir la variation de la refléctance (%*R*) en fonction de la longueur d'onde (λ) dans le domaine (200-800 *nm*).

La bande interdite (E_g) de chaque oxyde ainsi que la nature de la transition optique sont déduites à partir du tracé de la courbe $(\alpha hv)^n$ en fonction de l'énergie du photon incident (hv); sachant que : la valeur de n=2 correspond à la transition directe et n = 1/2 à la transition indirecte.

L'analyse en absorption optique a été effectuée pour $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$ afin de caractériser leurs couleurs obtenus et avoir une information sur leurs région active. Les données sont acquises en réflectance diffuse. Nous avons effectué une transformée de Kubelka-Munk [5] des spectres RD obtenus. Nous pouvons déterminer les bandes interdites de $MgFe_2O_4$ et $MgMn_2O_4$ comme une transition directe [5].

La réflectance diffuse $R_{\infty} = (\frac{I}{I_0})$ différent sont obtenue à partir du spectre d'absorption UV-visible converti.





Pour déterminer le gap, nous avons tracé la courbe $(\alpha h\nu)^2 et (\alpha h\nu)^{0.5}$ en fonction de hv (Figure III.10 et III.11), En effet nous avons $(ah\nu = const (h\nu - E_g)^n)$, le MgFe₂O₄ présente un gap de l'ordre de 1.55 eV déterminée par l'extrapolation de la partie linéaire sur l'axe des énergies, le gap de $MgMn_2O_4$ est de 1.1 eV. La transition des deux spinelles est directe (adéquate pour n=2).



Figure III.10 : Courbes des transitions optiques des spinelles $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$ pour n=2.



Figure III.11: courbes des transitions optiques des spinelles $MgFe_{(2-x)}Mn_xO_4$ pour n=1/2.

III.7 Etude photo-catalytique

• Photo-production de l'hydrogène

Les tests photo-catalytiques sont réalisés à l'aide du montage donné à la Figure (III.12), Il comprend un réacteur à doubles parois en pyrex de capacité 600 mL dont la température est maintenue constante à 50 °C grâce à un bain thermostaté (Fisher

Bioblock). Le réacteur contient 200 mL de la solution à étudier, et une masse donnée du catalyseur sous agitation magnétique constante (210 tr/min) afin d'assurer la dispersion de la poudre $MgFe_2O_4$ en solution. Le réacteur est hermétiquement fermé par un bouchon muni de deux robinets permettant au réacteur de communiquer, soit avec l'atmosphère lors du barbotage par l'azote, soit avec un système de deux burettes graduées pour la mesure des volumes d'hydrogène [6].

La source lumineuse consiste en un ensemble de trois lampes en tungstène (Osram) de puissances 200 *W* chacune qui fournissent un flux total de 29 $mWcm^{-2}$ (3,1x10¹⁹ photons/sec). Les lampes sont disposées symétriquement opposées autour du réacteur et ce pour maintenir la même intensité lumineuse. Avant chaque expérience, la solution est barbotée avec l'azote pendant 35 *mn* pour éliminer l'oxygène dissous.

Ce dégazage est nécessaire pour empêcher la capture des trous (électrons positifs) par O₂.

Des tests à blanc en l'absence de catalyseurs sous illumination sont réalisés dans les mêmes conditions expérimentales, les volumes trouvés sont retranchés des volumes obtenus en présence du catalyseur. Le volume d'hydrogène dégagé est mesuré volumétriquement par lecture de la dénivellation Δh sur le système de deux burettes graduées, en raison de la solubilité de l'hydrogène dans l'eau (15 $ml. L^{-1}$ d'eau à 25°C).



Figure III. 12: Dispositif pour la photo production d'hydrogène.

A : Bouteille d'azote, B : Lampe en tungstène de puissance 200 W, C : Agitateur magnétique, D : Réacteur à doubles parois, E : Entré d'eau, S : Sortie d'eau, F : manomètre à eau, G : robinet d'entré d'azote, H : robinet de sortie d'air, I : bain thérmostaté.

L'hydrogène H_2 ne se produit pas dans l'obscurité. Cependant, le fait que l'hydrogène évolue sous illumination indique que la cristallite est polarisée au potentiel négatif et que la bande de conduction est positionnée catholiquement par rapport au niveau H_2O/H_2 .

Lorsque la lumière visible excite le produit $MgFe_2O_4$, cela entraîne l'injection d'électrons dans le milieu, qui libère ensuite de l'hydrogène.



Figure III.13 : Evolution du volume d'hydrogène sur MgFe₂O₄.

La figure (III.13) illustre l'évolution du volume d'hydrogène en fonction du temps pour la $MgFe_2O_4$ comme catalyseur, Cette valeur entraine une séparation efficace des paires (e^- , t^+). Ces derniers diffusent vers les pôles opposés où ils subissent des réactions rédox correspondantes. Au-delà du temps de saturation, on observe une stabilisation de l'évolution d'hydrogène due au déplacement du potentiel H_2O/H_2 vers la direction cathodique qui diminue le potentiel de jonction B à l'interface $MgFe_2O_4$ /électrolyte et favorise ainsi le processus de recombinaison (e^- , t^+).

Conclusion générale

Conclusion générale

Le travail présenté dans ce mémoire a porté sur l'élaboration et la caractérisation des propriétés physiques de matériaux semiconducteurs de type spinelle à base de Magnésium : $MgFe_{2-x}Mn_xO_4(x=0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2)$ synthétisés par voies nitrate, ainsi qu'à l'étude de l'effet de dopage sur leurs propriétés optiques.

Nous avons élaboré les matériaux MgFe_{2-x}Mn_xO₄ par voie nitrate, Afin d'étudier les propriétés structurale et optique des matériaux synthétisés, on a utilisé l'ensemble de techniques d'analyse suivant : la diffraction des rayons X, la spectroscopie infra-rouge (IF) et l'analyse de microscopie électronique à balayage (MEB), ainsi que l'uv-visible. Les principaux résultats ont été formulés comme suit :

- Les résultats de la diffraction des rayons X ont prouvé la formation du spinelle MgFe₂O₄ qui cristallise dans une symétrie cubique (groupe spatial Fd3m) avec le paramètre de maille, a = 0,839Å, Pour le spinelle MgMn2O4 obtenu, il cristallise dans une structure spinelle de forme tétragonale, avec les paramètres de maille a = 5,789Å et c =9,142 Å.
- ➢ L'analyse des spectres infrarouges a montré l'existence de deux bandes d'absorption à caractère oxygène métallique entre 500 et 800 cm⁻¹ attribuées respectivement au tétraèdre MgO et les octaèdres (Fe₂O₃) et (Mn₂O₃). Le pic à 3500 cm⁻¹ correspond au mode de vibration du groupe (OH) de l'eau.
- L'image MEB obtenue de la poudre MgFe₂O₄, produite par la méthode des nitrates montre que les particules formées sont sous forme des grains homogènes.
- ► Les spectres de la réflectance diffuse pour les composés MgFe_{2-x}Mn_xO₄ sont enregistrés dans le domaine (190-1100 nm). Les courbes dérivées permettent de déterminer la largeur de la bande interdite (E_g) de chaque oxyde ainsi que la nature de la transition optique sont déduites à partir du tracé de la courbe $(\alpha h\nu)^n$ en fonction de l'énergie du photon incident($h\nu$); sachant que : la valeur de n=2 correspond à la transition directe et n = 1/2 à la transition indirecte. Nous avons tracé la courbe $(\alpha h\nu)^2 (\alpha h\nu)^{0.5}$ en fonction de hv, En effet nous avons $(\alpha h\nu = const (h\nu E_g)^n)$, le MgFe₂O₄ présente un gap de l'ordre de

1.55 *eV* déterminée par l'extrapolation de la partie linéaire sur l'axe des énergies, le gap de $MgMn_2O_4$ est de 1.1*eV*, dont la transition optique des deux spinelles était directe (adéquate pour n=2).

Les tests de photo-production de l'hydrogène ont été réalisés afin de tirer parti des propriétés optiques des semiconducteur MgFe₂O₄

Introduction générale

1. Djenhi. R ., Chouikh . F, (2007). Synthèse et caractérisation des oxydes mixtes de type ruddlesden-poppere « $La_{3-x}Ca_xMn_2O_7$ » (Thèse de magister, Université de Jijel).

2. Benzina .R . , (2019). Caractérisation physico-chimique des ferrites de cobalt CoFe_{2-x}Al_xO₄ par voie sol-gel (Mémoire de master, Université mohamed khider de biskra).

3. Lisjak, D., & Mertelj, A. (2018). Anisotropic magnetic nanoparticles: A review of their properties, syntheses and potential applications. Progress in Materials Science, 95, 286-328.

4. Naaz, F., Dubey, H. K., Kumari, C., & Lahiri, P. (2020). Structural and magnetic properties of MgFe₂O₄ nanopowder synthesized via co-precipitation route. SN Applied Sciences, 2(5), 1-8.

5. Benaouad A., (2018). Etude des propriétés electroniques et optiques du matériaux de groupe spinelle (Galaxite) (Mémoire De Fin d'Etude, Université de mostaganem).

6. Zegadi, A. (2019). Elaboration de spinelle MgAl₂O₄ à partir de nanopoudres synthétisées (Doctoral dissertation).

Chapitre I

1. Kolli.B.E., (2018). Etude des propriétés électroniques et optiquesdes alliages ternaires AlP_xSb_{1-x} (Mémoire de mastère, Université mohamed el bachir el Ibrahimi de bordj bou arréridj).

2. Ayad, M. (2016). Etude par la méthode du premier principe des propriétés physiques de matériaux III-V (Doctoral dissertation).

3. Guelil, W., & Douafer, S. E. (2021). Synthèse et caractérisation d'un matériau semiconducteur à base de nickel (Doctoral dissertation, Université de jijel).

4. Bezziou, F. Etude par simulation numérique d'une cellule solaire à homojonction (GaAs) et à hétérojonction (Ga_{0.3}Al_{0.7}As/GaAs) par le logiciel TCAD-SILVACO (Master's thesis).

5. Berouidjel. Z., (2011).Dispositif de réalisation de couches antireflets à base de TiO₂ sur le silicium monocristallin (Mémoire de master, Université de tlemcen).

6. Lévy, F. (1995). Physique et technologie des semiconducteurs (Vol. 18). PPUR presses polytechniques.

7. Valenzuela, R., & Ceramics, M. (1993). Instituto de Investigaciones en Materiales. National University of Mexico.

8. Hinrichsen, G. (1994). Materials science and technology (RW Cahn, P. Haasen, EJ Kramer eds.) Vol. 13 Structure and Properties of Composites (TW Chou ed.) VCH Weinheim, 1993, p. 625, Price DM 430,–. Acta Polymerica, 45(1), 56-57.

9. Megaw, H. (1973). Crystal structures. A working approach, Studies in physics and chemistry, 10.

10. Bricce-Profeta, S. (2004). (Doctoral dissertation, Université Pierre et Marie Curie).

11. Tibermacine, W. (2019). Etude structurale et propriétés des oxydes de structure spinelle Ni_{1-x}Fe_xAl₂O₄ (Doctoral dissertation, Université Mohamed Khider de Biskra).

12. Juhin, A. (2008). Propriétés électroniques et structurales du chrome en impureté dans les cristaux. Approche expérimentale et théorique (Doctoral dissertation, Université Pierre et Marie Curie-Paris VI).

13. Kingery, W. D., Bowen, H. K., & Uhlmann, D. R. (1975). Introduction To Ceramics-2 ^{end} Ed Cambridge.

14. Ferahtia, A. (2018). La structure cristalline et le magnétisme dans le système spinelle MnFe₂O₄ (Doctoral dissertation, Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila).

15. Valenzuela, R., (1973) A Working Approach-Ed. Saunders Company.

16. Mathieu, H., & Fanet, H. (2009). Physique des semiconducteurs et des composants électroniques-6ème édition: Cours et exercices corrigés. Dunod.

17. Boulkroune, R. (2008). Élaboration et caractérisation de films de polystyrène dopés par des nanocristaux du semi-conducteur ZnS (Doctoral dissertation, Thèse de Magistère).

Kittel, C., Poumellec, M., Mégy, R., & Dupas, C. (1993). Physique de l'état solide.
 Dunod.

19. Bahi, O., (2013). Les semiconducteurs binaires utilisés dans les composants optoélectronique (Mémoire de master académique, Université kasdi merbah d'Ouargla).

20. Faller, P., (1993). (Doctoral dissertation, université Louis Pasteur, Strasbourg).

Chapitre II

1. Touka, N. Dispersion des nano-cristaux semiconducteurs dans des matrices à large bande interdite.

2. Sabira, B., & Samira, C. (2020). Etude generale e methodes d'elaboration et de caracterisation des oxydes mixtes (Doctoral dissertation, université de jijel).

3. Madoui, N. (2017). Synthèse et caractérisation d'oxydes par précipitation des sels précurseurs (Doctoral dissertation, Université Mohamed Khider-Biskra).

4. Boschloo, G., & Hagfeldt, A. (2001). Spectroelectrochemistry of nanostructured NiO. The Journal of Physical Chemistry B, 105(15), 3039-3044.

5. Mahroug, A. (2015). Etude des couches minces d'Oxyde de Zinc dopé Aluminium et Cobalt élaborées par la technique sol gel-spin coating.

Bae, D. S., Han, K. S., & Choi, S. H. (1998). Preparation and thermal stability of doped TiO₂ composite membranes by the sol–gel process. Solid State Ionics, 109(3-4), 239-245.

7. Orel, Z. C., & Muševič, I. (1999). Characterization of vanadium oxide and new v/ce oxide films prepared by sol-gel process. Nanostructured materials, 12(1-4), 399-404.

8. Idiri, N. (2011). Elaboration d'électrodes modifiées à base des nanoparticules dans une matrice de polypyrrole. Application en électrochimie (Doctoral dissertation, Université de Tizi Ouzou-Mouloud Mammeri).

9. Guelil, W., & Douafer, S. E. (2021). Synthèse et caractérisation d'un matériau semiconducteur à base de nickel (Doctoral dissertation, Université de jijel).

10. Liu, Y. L., Liu, Z. M., Yang, Y., Yang, H. F., Shen, G. L., & Yu, R. Q. (2005). Simple synthesis of MgFe₂O₄ nanoparticles as gas sensing materials. Sensors and Actuators B : Chemical, 107(2), 600-604.

11. Mukasyan, A. S., Epstein, P., & Dinka, P. (2007). Solution combustion synthesis of nanomaterials. Proceedings of the combustion institute, 31(2), 1789-1795.

12. Upadhyay, S., & Sreenivas, K. (2015). Comparative Studies of MgFe₂O₄ Nanoparticles Synthesized using Different Precursors by Sol Gel Auto Combustion Method. Journal of Atomic, Molecular, Condensed Matter and Nano Physics, 2(2), 101-108.

13. Fang, H., Hu, B., Wang, L., Lu, R., & Yang, C. (2008). Preparation of nanometer MgO by sol-gel auto-combustion. Frontiers of Chemistry in China, 3(2), 193-197.

14. Cannas, C., Musinu, A., Peddis, D., & Piccaluga, G. (2004). New synthesis of ferrite–silica nanocomposites by a sol–gel auto-combustion. Journal of Nanoparticle Research, 6(2), 223-232.

15. Nassar, M. Y., Ahmed, I. S., & Samir, I. (2014). A novel synthetic route for magnesium aluminate (MgAl₂O₄) nanoparticles using sol–gel auto-combustion method and their photocatalytic properties. Spectrochimica Acta Part A : Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 131, 329-334.

16. Liu, C. P., Li, M. W., Cui, Z., Huang, J. R., Tian, Y. L., Lin, T., & Mi, W. B. (2007). Comparative study of magnesium ferrite nanocrystallites prepared by sol–gel and coprecipitation methods. Journal of materials science, 42(15), 6133-6138.

17. Hankare, P. P., Jadhav, S. D., Sankpal, U. B., Patil, R. P., Sasikala, R., & Mulla, I. S. (2009). Gas sensing properties of magnesium ferrite prepared by co-precipitation method. Journal of Alloys and Compounds, 488(1), 270-272.

Sivakumar, N., Narayanasamy, A., Greneche, J. M., Murugaraj, R., & Lee, Y. S. (2010). Electrical and magnetic behaviour of nanostructured MgFe₂O₄ spinel ferrite. Journal of Alloys and Compounds, 504(2), 395-402.

19. Naaz, F., Dubey, H. K., Kumari, C., & Lahiri, P. (2020). Structural and magnetic properties of MgFe₂O₄ nanopowder synthesized via co-precipitation route. SN Applied Sciences, 2(5), 1-8.

20. Phumying, S., Labuayai, S., Swatsitang, E., Amornkitbamrung, V., & Maensiri, S. (2013). Nanocrystalline spinel ferrite (MFe₂O₄, M= Ni, Co, Mn, Mg, Zn) powders prepared by a simple aloe vera plant-extracted solution hydrothermal route. Materials Research Bulletin, 48(6), 2060-2065.

21. Byrappa, K., & Adschiri, T. (2007). Hydrothermal technology for nanotechnology. Progress in crystal growth and characterization of materials, 53(2), 117-166.

22. Sharma, R., Thakur, P., Sharma, P., & Sharma, V. (2018). Mn^{2+} doped Mg–Zn ferrite nanoparticles for microwave device applications. IEEE Electron Device Letters, 39(6), 901-904.

23. Verma, S., Chand, J., & Singh, M. (2012). Effect of In^{3+} ions doping on the structural and magnetic properties of Mg_{0.2}Mn_{0.5}Ni_{0.3}In_xFe_{2-x}O₄ spinel ferrites. Journal of magnetism and magnetic materials, 324(20), 3252-3260.

24. Lwin, N., Fauzi, M. A., Sreekantan, S., & Othman, R. (2015). Physical and electromagnetic properties of nanosized Gd substituted Mg–Mn ferrites by solution combustion method. Physica B: Condensed Matter, 461, 134-139.

25. Yang, B., & Wang, Z. (2017). Structure and magnetic properties of $Mg_{0.35}Cu_{0.2}Zn_{0.45}Fe_2O_4$ ferrite synthesized by co-precipitation method. AIP Advances, 7(5), 056114.

26. Tsay, C. Y., Chiu, Y. C., & Lei, C. M. (2018). Hydrothermally synthesized Mgbased spinel nanoferrites: Phase formation and study on magnetic features and microwave characteristics. Materials, 11(11), 2274.

27. Viart, N., (2014). Méthodes d'élaboration des matériaux – GDR MICO 26-31.

28. Maensiri, S., Sangmanee, M., & Wiengmoon, A. (2009). Magnesium ferrite (MgFe₂O₄) nanostructures fabricated by electrospinning. Nanoscale research letters, 4(3), 221-228.

29. Tibermacine, W. (2019). Etude structurale et propriétés des oxydes de structure spinelle $Ni_{1-x}Fe_x$ Al_2O_4 (Doctoral dissertation, (Université Mohamed Khider de Biskra).

Didier, R., Grecias, P., (1997). exercices et problèmes de chimie générale spé.
 2^{ème} édition.

31. Ran, R . , (2006).X. Wu, D. Weng, J. Alloys Compd. 169, 414.

32. Hemara, M. (2015). Etude Structurale et Optique de Matériaux Composites.

33. Mimouche, S. (2011). Elaboration et caractérisation d'un alliage à mémoire de forme Cu₈₄AL₁₂Ni₄ obtenu par mécanosynthèse (Doctoral dissertation, Alger).

34. Défarge, C., Issa, O. M., & Trichet, J. (1999). Apports du cryo-microscope électronique à balayage à émission de champ à l'étude des matières organiques et des relations organo-minérales naturelles. Application aux croûtes microbiotiques des sols. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and Planetary Science, 328(9), 591-597.

35. Bougrine, A. (2003). El Hichou, M. Addou, J. Ebothé, A. Kachouane, M. Troyon. Mater. Chem. Phys, 80, 438-445.
Références bibliographiques

36. Güngör, T., & Tolunay, H. (2001). Drift mobility measurements in $a-SiN_x$: H. Journal of non-crystalline solids, 282(2-3), 197-202.

37. Gungor, T., (2001). Department of Physics Engineering, Ph. D. Thesis, Hacettepe University.

Chapitre III

1. Pope, C. G. (1997). X-ray diffraction and the Bragg equation. Journal of chemical education, 74(1), 129.

2. Holzwarth, U., & Gibson, N. (2011). The Scherrer equation versus the Debye-Scherrer equation'. Nature nanotechnology, 6(9), 534-534.

3. Chaber, R., Łach, K., Depciuch, J., Szmuc, K., Michalak, E., Raciborska, A., & Cebulski, J. (2017). Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy of paraffin and deparafinnized bone tissue samples as a diagnostic tool for Ewing sarcoma of bones. Infrared Physics & Technology, 85, 364-371.

4. Défarge, C., Issa, O. M., & Trichet, J. (1999). Apports du cryo-microscope électronique à balayage à émission de champ à l'étude des matières organiques et des relations organo-minérales naturelles. Application aux croûtes microbiotiques des sols. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and Planetary Science, 328(9), 591-597.

5. Lahmar, H., Benamira, M., Messaadia, L., Hamdi, M., Avramova, I., & Trari, M. (2020). Synthesis, physical and photo-electrochemical properties of Gd₂CuO₄. Journal of Alloys and Compounds, 816, 152629.

 Benamira, M., Lahmar, H., Messaadia, L., Rekhila, G., Akika, F. Z., Himrane, M., & Trari, M. (2020). Hydrogen production on the new hetero-system Pr₂NiO₄/SnO₂ under visible light irradiation. International Journal of Hydrogen Energy, 45(3), 1719-1728

ملخص

قمنا في هذا البحث بتحضير مركبات أنصاف النواقل (2, 1.6, 2, 1.2, 1.6) Mg Fe_{2-x} Mn_xO₄ (x = 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6) (بطريقة الترسيب) ثم قمنا بدراسة تأثير التطعيم على الخواص الضوئية للمواد المحضرة بنية السبينل. من أجل ذلك استخدمنا متقنيات التحليل التالية : انعراج الأشعة السينية DRX، تقنية ما دون الحمراء IR والتحليل المور فولوجي عبر MEB وتقنية الاشعة فوق البنفسجية على مخططات انعراج الأشعة السينية MgFe₂O4 والتحليل التالية : انعراج الأشعة السينية DRX، تقنية ما دون الحمراء IR والتحليل المور فولوجي عبر MEB وتقنية الاشعة فوق البنفسجية العالم والأشعة السينية DRX، تعذيب مع التعراج الأشعة السينية DRX، تحليل مخططات انعراج الأشعة السنية بينت لنا تشكل طور MEFe₂O4 وطور الاشعة فوق البنفسجية MgFe₂O4 وعني مع MgFe₂O4 وطور المعنية فوق البنفسجية الله المور والع الأشعة تحت الحمراء على وجود نطاقي امتصاص ذات طابع معدني بين MgM2O4 (x = 0, 0.4, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8) والم المورة على حين بين تحليل أطياف الأشعة تحت الحمراء على وجود نطاقي امتصاص ذات طابع معدني بين MgM2O4 (x المعرفية المنابع الوجو، MgM2O4 ولور MgM2O4 ولور MgM2O4 ولور 900 سم⁻¹ منسوبة على التوالي إلى رباعي الوجو، MgO وثماني الوجو، MgFe₂O₄ المايتشر فمكنتنا من تحديد عرض النطاق الممنوع للمركبين MgFe₂O4 ، MgFe₂O4 ، 20 الما دراسة مخططات الانعكاس المنتشر فمكنتنا من تحديد عرض النطاق الممنوع للمركبين MgFe₂O4 ، MgFe₂O4 ، 20 الما دراسة مخططات الانعكاس المنتشر فمكنتنا من تحديد عرض النطاق الممنوع للمركبين MgFe₂O4 ، 20 معان المايتشر فمكنتنا من تحديد عرض النطاق الممنوع للمركبين MgFe₂O4 ، 20 معان الانتشر فمكنتنا من تحديد عرض النطاق الممنوع المركبين MgFe₂O4 ، 20 معان المايتشر فمكنتنا من تحديد عرض النطاق الماي المايت الوجوه مركبين MgFe₂O4 ، 20 م النطاق الماد مراء الموم معاني الوجوه مركبين MgFe₂O4 ، 20 معان المايتشر فمكنتنا من تحديد عرض النطاق الممنوع المركبين الموجوم معان الموتوم معان المنا معلى التوالي الموق الماي المنتسمة فوق البنفسجية المرئية، الفجوة الماي والمونية، بنية الإسبينل، 20 مع معان الموم معان الموم مع الماي مع الموق الماي معلم معان الموق البنفسجية الريفسجية المورة الموم معان الموق الموم معان الموم مع مع الموق مع معان الموق مع مع مع معالموم مع معالي

Résumé

Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à l'étude de l'effet de dopage sur les propriétés optiques de matériaux semiconducteurs $MgFe_{2-x} Mn_xO_4$ de structure spinelle. Pour cela, nous avons synthétisé les semiconducteurs $MgFe_{2-x} Mn_xO_4$ (x=0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 et 2) par la voie nitrate. Afin d'étudier les propriétés optiques des matériaux élaborés, nous avons utilisé les techniques de caractérisations suivantes : diffractions des rayons X, étude des spectres Infra-rouge, analyse morphologique via MEB et UV-Visible. La diffraction des rayons X a confirmé la formation de la phase de nos échantillons MgFe₂O₄ et MgMn₂O₄, l'analyse des spectres IR a montré que l'existence de deux bandes d'absorption à caractère métallique entre 500 et 800 *cm*⁻¹ attribuées respectivement au tétraèdre MgO et les octaèdres (Fe₂O₃) et (Mn₂O₃). L'étude de la réflectance diffuse a permet de déterminer les différents gaps des semiconducteurs synthétisé dont, MgFe₂O₄ et MgMn₂O₄ (x=0,2) et présente les valeurs de gaps respectivement de 1.55*eV*et 1.1*eV*.

Mots clés :Voie nitrate, Propriétés optiques, Structure spinelle, MgFe_{2-x} Mn_xO₄, DRX, FTIR, MEB, UV-Visible, gap.

Abstract

In this work, we are interested in the study of the effect of doping on the optical properties of semiconductor materials Mg Fe_{2-x} Mn_xO₄ having a spinel structure. For this, Mg semiconductors Fe_{2-x} Mn_xO₄ (x = 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 and 2) using the nitrate pathway. Optical properties of the were investigated with the usual characterization techniques: X-ray diffraction, infrared spectra, morphological analysis via SEM and UV-Vis. X-ray diffraction confirmed the formation of the phase of our samples MgFe₂O₄ and MgMn₂O₄, the analysis of the IR spectra show the existence of two absorption bands with a metallic characters between 500 and 800 *cm*⁻¹, attributed respectively to the MgO tetrahedron and the (Fe₂O₃) and (Mn₂O₃) octahedra. Diffuse reflectance measurements has made it possible to determine the respectively different gaps of the synthesized semiconductors, MgFe₂O₄ and MgMn₂O₄ (x=0.2) values of 1.55eV and 1.1eV respectively.

Key words: Nitrate pathway, Optical properties , Spinel Structure, $MgFe_{2-x}$ Mn_xO_4 , RXD, FTIR, SEM, UV-Visible, Gap.